



The 27th Korean Conference on Semiconductors

제 27회 한국반도체학술대회

2020년 2월 12일(수) ~ 14일(금) | 강원도 하이원리조트



	기 관 명	(주)뉴파워프라즈마
	대 표 자	위순임
	전 화	031-612-7600
	이 메 일	webmaster@newpower.co.kr
	홈페이지	www.newpower.co.kr
	주 소	경기도 수원시 산업로 155번길 214(고색동)

회사소개

(주)뉴파워프라즈마는 1999년 법인설립 이래 세계시장을 석권한다는 굳은 의지로 기술개발에 주력하고 있으며, 반도체 & LCD & OLED 산업에서 WAFER 및 LCD 표면 가공과 공정 등에 이용되는 RF PLASMA의 핵심 부품인 RF Generator(플라즈마 발생장치)와 Matching Network (임피던스 매칭), Remote Plasma Cleaning Generator(챔버 내 잔류물 세정, RPG)의 국산화를 통하여 대한민국 10대 신기술 및 세계일류상품 생산기업으로 선정되었습니다.